



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Portaria nº. 2039/DGP/REITORIA de 20 de agosto de 2019

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, no uso de suas atribuições regimentais, com base na Portaria 404/2009/MEC, publicada no Diário Oficial da União de 24 de abril de 2009 e tendo em vista o disposto no Processo nº. 23270.001351/2019-71,

RESOLVE:

1. Conceder o direito ao **Afastamento do País para Participação em Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* (Doutorado-sanduiche)**, nos termos do artigo 96-A combinado com o artigo 95 da Lei nº. 8.112/1990, ao servidor **LUIS RICARDO ARAÚJO DA COSTA**, Matrícula SIAPE nº. **1824005**, ocupante do cargo de **Jornalista**, do Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, pelo período de **14 de outubro de 2019 à 17 de abril de 2020**, na cidade de **Nova York, Estados Unidos da América**, com ônus limitado (sem passagens e sem diárias);
2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no item 1.


RAFAEL BARRETO ALMADA
Reitor

Publicada na Seção 2 do DOU de 26/08/2019